# ⑩ 日本 国 特 許 庁(JP)

⑩特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平3-122129

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

**43**公開 平成3年(1991)5月24日

C 08 J 5/00 73/00 77:00 08 G // C 08 L

CFG NTB

8517-4F 8830-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

高分子成形体の製造方法 会発明の名称

> ②特 願 平1-258658

願 平1(1989)10月5日 223出

沢 饱発 明 者 野

清一

神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱化成株式会社

総合研究所内

加発 明 者 総 田 文 彦

勇

神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱化成株式会社

総合研究所内

@発 明者 賀 志

神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱化成株式会社

総合研究所内

三菱化成株式会社 勿出 願 人

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

個代 理 人 弁理士 長谷川 外1名

> 明 細

### 1 発明の名称

高分子成形体の製造方法

### 2 特許請求の範囲

(1) 熱液晶性高分子に液晶状態で磁場を印加し て高分子成形体を製造する方法において、熱液晶 性高分子が主鎖構造中にアミド結合を含有するポ リアゾメチンであることを特徴とする高分子成形 体の製造方法。

## 3 発明の詳細な説明

### 〔産業上の利用分野〕

本発明は高分子成形体の製造方法に関する。詳 しくは、磁場を用いて高分子成形体を製造する方 法に関する。

#### 〔従来の技術とその問題点〕

高分子は分子鎖の配向により種々の性能及び機 能を発揮する。配向のための技術としては、各種 の延伸法が利用されている。また近年、液晶とな る高分子が液晶状態での紡糸により高度に配向さ れる事が知られ高性能の繊維が製造されるように

なった。一方、任意の形状を持つものの配向法と して磁場を利用する成形法が知られる様になった。 しかし、磁気的な性質に乏しい高分子を充分に配 向させることには困難な問題があった。

#### (問題点を解決するための手段)

力学的、あるいは熱的などの特性に優れた高分 子成形体を、磁場配向の方法により製造するため、 磁場配向性に優れかつ高い弾性率をもつ高分子の 組成に付き研究の結果本発明に至った。

### 即ち、本発明は、

熱液晶性高分子に液晶状態で磁場を印加して高 分子成形体を製造する方法において、熱液晶性高 分子が主鎖構造中にアミド結合を含有するポリア ゾメチンであることを特徴とする高分子成形体の 製造方法

#### である。

熱液晶性高分子は加熱溶融時に液晶を形成する 高分子であり、各種の高分子が知られている。本 発明では主鎖構造中にアミド結合を含有するポリ アゾメチンを用いる。

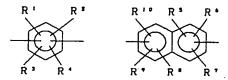
ポリアゾメチン自体は公知であり、例えば、特開昭59-113033にも記載されており、通常ジアミンとジアルデヒドを有機溶媒中で混合反応することにより得られる。

本発明に用いられる主鎖構造中にアミド結合を 有するポリアゾメチンは、上記のジアミンとジア ルデヒドを反応させる際に後記するようなアミド 結合を有するジアミンを共存させて共重合させる 等の方法で製造される。

アミド結合含有ポリアゾメチンを得るに好まし く用いられるジアルデヒドは、下記一般式 (I)

$$OHC-Ar-CHO$$
 ...... (1)

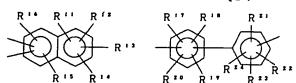
(Ar:

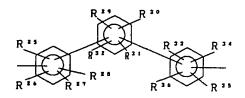


ジアミンとしては下記一般式(Ⅱ),(Ⅲ)

 $H_z N - A_r - N H_z \cdots \cdots (I)$ 

(Arは前記一般式(I)と同様である。)





R'~R³\*: 水素、アルキル、アルコキシ、フェニル、フェノキシまたはハロゲン茶)

で示される芳香族ジアルデヒドである。

一般式(I)で示される芳香族ジアルデヒドの 具体例としては、テレフタルアルデヒド、クロロ テレフタルアルデヒド、メチルテレフタルアルデ ヒド、2 - ヒドロキシテレフタルアルデヒド、2, 6 - ナフタレンジアルデヒド、1, 4 - ナフタレ ンジアルデヒド、イソフタルアルデヒド、ビス

R:二価の脂肪族炭化水素基であって二重結合, ハロゲンを含んでいてもよい。) で示されるジアミンが好ましく使用される。

一般式(I) または(II) で示されるジアミン の具体例としては、1,4-フェニレンジアミン、クロルー1,4-フェニレンジアミン、3,3'-ジメチルー1,4-フェニレンジアミン、3,3'-ジメチルー4,4'-ジアミノピフェニル、2,2'-ジクロルー4,4'-ジアミノピフェニル、2,6-ナフタレンジアミン、4,4'-ジアニル、2,6-ナフタレンジアミン、4,4'-ジアニルスルフェン、4,4'-ジアニルンフェニルスルフェン、4,4'-アミノジフェニルスルフェン、4,4'-アミノジフェニルスルン、4,4'-アミノフェニルンフェン、1,4-ピス(4-アミノフェニルンブタン、1,4-ピス(4-アミノフェニルンブタン、3,3'-ジアミノベンフェノ

ン、が挙げられ、このうち好ましいものはメチル -1、4-フェニレンジアミン、2、2'-ジメ チル-4、4'-ジアミノピフェニル、2、6-ナフタレンジアミン、1、2-ピス(4-アミノ フェノキシ) エチレンである。

アミド結合を導入するために好ましく用いられるアミド結合合有ジアミンとしては下記一般式 (Ⅳ)~(Ⅵ)

H<sub>2</sub> N-Ar-NHCO-Ar-NH<sub>2</sub> ... (V)
H<sub>2</sub> N-Ar-RNHCO-R-Ar-NH<sub>2</sub>
... (V)

H:N-Ar-RNHCO-Ar-NH:… (VI) ((IV)~ (VI)式中、R、Arは前記と同義で ある。)

で示されるジアミンが挙げられる。

一般式(N)~(N)で示されるジアミンの具体例としては、4,4'ージアミノベンズアニリド、N-2-(4-アミノフェニル)エチル、2-(4-アミノフェニル)アセトアミド、N-(4-アミノフェニル)メチル、4-アミノベンズアニリド、2-ピス(4-アミノフェニレンエ

ミド結合/アゾメチン結合)が(1~50/91 ~50)となるような範囲で行なうのが好ましい。 ポリアゾメチンの好ましい重合度は、磁場配向 性と成形体の性能の面から決定される。動的粘性 率でこれを示すと、磁場を印加する温度での値が 10-10000ポイズ好ましくは100-1 0000ポイズを示す程度のポリアゾメチンが好ましく使用される。

上述のポリアゾメチンは、単独あるいは他の高分子、有機、無機の材料例えば、築料、顔料、フィラーおよび繊維状添加剤との組合せで使用されることも出来る。

本発明は、上述のポリアゾメチンを溶融し、例 えば押出あるいは射出成形にて成形体を製造する 際、あるいは成形体を成形後再加熱して液晶を形 成している状態で、磁場を印加する。

磁場の印加は流動あるいは変形を伴わない状態で実施される事が好ましい。印加される磁場は電磁石等で作ることが出来る。高度の配向を得るためには10000ガウス以上の磁場が好ましい。

チル) アミド、N-(2-アミノナフチル) メチル、4-アミノベンズアニリド、N-(4-アミノフェノキシフェニル) メチル、4-アミノベンズアニリド、4,4'-ジアミノナフトアニリドが挙げられ、このうち好ましくは、4,4'-ジアミノベンズアニリド、4,4'-ジアミノナフトアニリドである。

前記のジアルデヒド、ジアミンおよびアシンを得る 合合有ジアミンから共重合ポリアソエを得る には、対ましくは極性溶媒を用いて重合した。 により製造することができる。すなわち、Nージメチルアミドは合合有ジアミンをN, Nー2 メチルアミドボ、Nーメチルアミドをである。 サルアセトアフォルアミドはそり、といるといる。 ながな解する。これにジアミンの合計量とほぼ当量のジアルデヒドを から資はれた極性溶媒中に塩といまではませて終済を ませて溶解する。これにジアミンの合計量とほぼ当量のジアルデヒドを かえ、室温で数時間ないし数日間反応させて製造 される。

アミド結合の導入は、ジアミンの使用量を(ア

この場合には、超伝導磁石の利用が好適である。 また、印加する時間は5-90分程度である。

本発明で製造する成形体としては、例えば繊維、 フィルム、板および射出成形品等が代表的に挙げ られる。

### 〔実施例〕

### 実施例 1

メチルフェニレンジアミン2塩酸塩 0.08モル、4.4'ージアミノベンズアニリド 0.02モルおよびテレフタルアルデヒド 0.1モルを取り、300ccのNーメチルピロリドンに溶解したあと、にリジン20ccおよびリチウムクロライド4gを水中はシン20ccおよびリチウムクロライド4gを水中におけた。反応物を水中におけた。を温にて8時間攪拌を続けた。反応物を水中によりでよりではよりではよりででよりででよりででない。この形状をほぼである280℃に加熱では場でである280℃に加熱では場下の磁場を20分印加した。そのあと、磁場中で

冷却を行ないを温に達したとき磁場から取りまと 認向した成形体を製造した。成形体の配向度を X 線回折により評価した。配向度の評価は常は近い のデバイのを用いて得られる X 線回折に のデバイのお果極めて配向度(90%) が得った。その結果極めて配向度(90%) が得った。そのお果極がであるにはずであるによりではながです。といることが、メチルファミノベンズンと同じのために、メチルフェニーの がから、前述と同じた成形体の配向とりかなり劣るものであった。

### 〔発明の効果〕

本発明方法によれば、高配向した高分子成形体を得ることができる。

出 願 人 高分子基盤技術研究組合 理解長 母 踯 具 惷